РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2777653

Способ ионно-плазменной обработки крупномасштабных подложек

Патентообладатель: ***Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (RU)***

Авторы: ***Исупов Михаил Витальевич (RU), Пинаев Вадим Александрович (RU)***

Заявка № **2021137654**
Приоритет изобретения **20 декабря 2021 г.**
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации **08 августа 2022 г.**
Срок действия исключительного права
на изобретение истекает **20 декабря 2041 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 68b80077e14e40f0a94edbd24145d5c7
Владелец **Зубов Юрий Сергеевич**
Действителен с 2.03.2022 по 26.05.2023

Ю.С. Зубов